Apparatus and method of sterilization

Publication e

Publication date: 1998-12-02

Inventor(s): NAKAHIRA KOBUN (JP)

Applicant(s): SHIBUYA KOGYO CO LTD (JP)

Patent Number:

Application Number: EP19980107826 19980429 Priority Number(s): JP19970155853 19970529

IPC Classification: A61L2/20; A61L2/24 EC Classification: A61L2/20, A61L2/24

Equivalents: DE69821825D

Cited Documents: <u>EP0774263</u>; <u>EP0298694</u>; <u>EP0758611</u>; <u>US5229071</u>; <u>GB2127692</u>

Abstract

Connected to a sterilizing chamber 2 which contains an article are a hydrogen peroxide gas feeder 6, a vacuum pump 12 for drawing gas from the chamber, and an air inlet 24 which is connected through a sterilizing filter 26. Also connected to the chamber 2 is a circulation path 34 including an outlet valve 38, a circulating fan 36 and an inlet valve 40, and a platinum catalyst 46 is disposed in the circulation path 34. Initially, an article is contained in the chamber 2, which is drawn to a vacuum condition, whereupon hydrogen peroxide gas is fed to the chamber for sterilization. The suction and the gas feeding are alternately repeated. After the sterilization, the vacuum pump 12 draws gas from the chamber 2 to establish a vacuum condition. Sterilized air is then introduced into the chamber 2, thus recovering a pressure which is slightly below the atmospheric pressure. Valves 38, 40 in the circulation path 34 are opened and the circulating fan 36 is operated, causing the gas in the chamber 2 to circulate. Hydrogen peroxide gas is adsorped by platinum, allowing a degassing operation to be

completed in a reduced length of time.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 ·

特開平10-328276

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51) Int.Cl.º

A61L 2/20

識別配号

FΙ

A61L 2/20

G

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特顏平9-155853

(71)出頭人 000253019

进谷工業株式会社

石川県金沢市大豆田本町甲58番地

(22)出願日

平成9年(1997)5月29日

(72) 発明者 仲平 公文

石川県金沢市大豆田本町甲58番地 遊谷工

菜株式会社内

(74)代理人 弁理士 相川 守

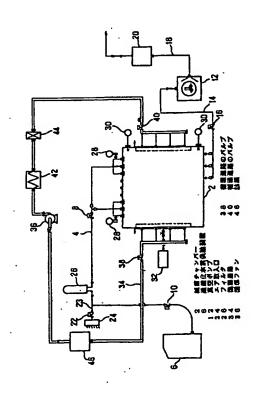
(54) 【発明の名称】 滅菌装置および滅菌方法

(57)【要約】.

【課題】滅菌サイクル時間の短縮、特に、脱ガス工程の

【解決手段】物品を収容する滅菌チャンパー2に、過酸 化水素ガスの供給装置6と、内部を吸引する真空ポンプ 12と、無菌フィルタ26を介してエア取入口24が接 続されている。さらに、滅菌チャンパー2には、出口側 バルブ38、循環ファン36および入口側バルブ40を 有する循環通路34が接続され、との循環通路34には 白金の触媒46が設けられている。先ず、滅菌チャンバ -2内に物品を収容し、真空吸引した後過酸化水素ガス を供給して滅菌を行なう。との吸引およびガスの供給を 繰り返す。滅菌終了後、滅菌チャンパー2内を真空ポン プ12により吸引して真空状態にする。次に、滅菌チャ ンバー2内に無菌エアを導入して大気圧よりも若干低い 圧力に復圧する。循環通路34のバルブ38,40を開 いて循環ファン36を運転し、滅菌チャンパー2内の気 体を循環させる。

【効果】過酸化水素ガスが白金に吸収され、短時間で脱 ガスができる。



【請求項1】 物品を収容可能な滅菌チャンバーと、滅 菌チャンパーに接続された過酸化水素供給装置と、滅菌 チャンパーに接続され、この滅菌チャンパー内の気体を 吸引する真空ポンプと、滅菌チャンパーにフィルタを介 して接続されたエア取入口と、滅菌チャンパーに、出口 側バルブ、循環ファンおよび入口側バルブを介して接続 された循環通路と、この循環通路中に設けられた触媒と を備えたことを特徴とする滅菌装置。

1

【請求項2】 物品を収容し密閉した滅菌チャンパー内 10 を真空ポンプにより吸引する工程と、この滅菌チャンバ 一内に過酸化水素ガスを供給して滅菌する工程とを複数 回繰り返して行なった後、滅菌チャンパー内に無菌エア を導入する工程と、滅菌チャンパーにバルブを介して接 続された循環通路を介して滅菌チャンパー内の気体を循 環させ、この気体を循環通路に設けた触媒を通すことに より過酸化水素ガスを除去する工程とを行なうことを特 徴とする滅菌方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、滅菌チャンバー内 に物品を収容し、滅菌ガスを供給して滅菌を行なう滅菌 装置および滅菌方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えば、注射用のシリンジや点眼容器等 のように蒸気滅菌や乾熱滅菌をすることができない樹脂 性の容器は、従来から滅菌ガスにより滅菌が行なわれて いる。このような滅菌ガスを用いた滅菌装置は、一般 に、内部に物品を収容して密閉可能な滅菌チャンパー と、バルブを介して滅菌チャンバーに接続され、この滅 30 **南チャンバー内に滅菌ガスを供給する滅菌ガス供給装置** と、滅菌チャンバー内の気体を吸引する真空ポンプと、 バルブを介してとの滅菌チャンバーに接続され、無菌フ ィルタを通過した無菌エアを滅菌チャンパー内に導入す るエア取入口等を備えており、通常は、滅菌チャンパー 内に滅菌する物品を収容して密閉した後、真空ポンプに より吸引して滅菌チャンパー内を一定圧力の真空状態に し、次に、滅菌ガス供給装置から滅菌チャンバー内に滅 菌ガスを送り込み、滅菌ガスを前記物品に浸透させて滅 菌を行なうようになっている。

【0003】そして、滅菌終了後、真空ポンプにより滅 菌チャンパー内の滅菌ガスを吸引して排出し、続いて、 この滅菌チャンパー内に無菌エアを導入し、これら真空 ポンプによる吸引工程と無菌エアの導入工程とを繰り返 すことにより、滅菌チャンパー内の滅菌ガスを除去した 後、滅菌処理済の物品を滅菌チャンパー内から取出すよ うになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前記のような滅菌装置 は従来から知られているが、従来の滅菌装置は、滅菌ガ 50 化水素ガスを供給して滅菌チャンパー内に収容した物品

スとして酸化エチレンガス等を使用している(特公昭6 0-9456号、特公昭59-36541号等)。この ような酸化エチレンガスを用いて滅菌を行なう場合に は、滅菌サイクルが長くなるという問題があった。特 に、滅菌終了後に滅菌チャンバー内から滅菌ガスを排除 する脱ガス工程に長時間を要するという問題があった。 また、酸化エチレンガスは毒性が強いため、人や地球環 境に悪影響を及ぼし、しかも、滅菌後の分解生成物にも **苺性があるため人体や環境にとって大きな問題であっ**

2

【0005】滅菌装置に使用する滅菌ガスが酸化エチレ ンガス等の場合には、前述のように滅菌終了後の脱ガス 工程に時間がかかるため、滅菌チャンパーから短時間で 滅菌ガスを除去できるように、滅菌チャンバーに閉回路 を構成する循環通路を接続し、滅菌チャンバー内を真空 状態にした後、エアを送り込み、このエアを循環通路を 通って循環させるようにした構成も従来から知られてい る (特公昭60-9456号)。 しかしながら、循環通 路を介してエアを循環させて滅菌ガスとエアとを混合、 流動させるだけでは、脱ガス工程の迅速化が充分ではな LJ.

【0006】本発明は前記問題点を除くためになされた もので、滅菌後の脱ガス工程を迅速に行なうことによ り、滅菌サイクルの時間を短縮することができ、しか も、人体や環境に悪影響を及ぼすおそれのない滅菌装置 および滅菌方法を提供することを目的とするものであ る。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る滅菌装置 は、物品を収容可能な滅菌チャンバーと、滅菌チャンバ ーに接続された過酸化水素供給装置と、滅菌チャンパー・ に接続され、との滅菌チャンバー内の気体を吸引する真 空ポンプと、滅菌チャンパーにフィルタを介して接続さ れたエア取入口と、滅菌チャンバーに、出口側のバル ブ、循環ファンおよび入口側のバルブを介して接続され た循環通路と、この循環通路中に設けられた触媒とを備 えたものである。

【0008】また、本発明に係る滅菌方法は、物品を収 容して密閉した滅菌チャンバー内を真空ポンプにより吸 40 引する工程と、この滅菌チャンパー内に過酸化水素ガス を供給して前記物品を滅菌する工程とを複数回繰り返し て行なった後、との滅菌チャンパー内に無菌エアを導入 する工程と、滅菌チャンパーにパルブを介して接続され た循環通路を介して滅菌チャンバー内の気体を循環さ せ、この気体を循環通路に設けた触媒を通すことにより 過酸化水素ガスを除去する工程とを行なうようにしたも のである。

【0009】本発明に係る滅菌方法では、真空ポンプに より吸引して真空状態にした滅菌チャンバー内に、過酸 3

の滅菌を行ない、しかも、これら真空吸引工程と過酸化水素ガスの供給工程とを繰り返すことにより完全な滅菌を行なう。その後、この滅菌チャンパー内にエアを導入し、このエアおよび過酸化水素ガスが混合した気体を、循環通路を介して循環させる。すると、循環する気体中の過酸化水素ガスが触媒によって吸収され、前記気体の過酸化水素濃度が低下する。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、図面に示す実施例により本発明を説明する。図1は本発明の一実施例に係る滅菌装 10 置の概略を示す回路図である。図において、2は内部に物品を収容して滅菌する滅菌チャンバーであり、この滅菌チャンバー2には、ガス供給配管4を介して過酸化水素ガス供給装置6が接続されている。ガス供給配管4には、滅菌チャンバー2側および過酸化水素ガス供給装置6側にそれぞれバルブ8、10が設けられている。

【0011】また、滅菌チャンバー2には、吸引配管1 4およびパルブ16を介して、この滅菌チャンパー2内 の気体を吸引する真空ポンプ12が接続されている。 と の真空ポンプ12に吸引された気体は、下流側の吐出配 20 管18中に設けられた触媒20を通って屋外に排気され る。さらに、前記ガス供給配管4に設けられた二つのパ ルプ8,10間に、別のパルブ22および延長配管23 を介してエア取入口24が接続されている。このエア取 入口24から取入れられたエアは、ガス供給配管4に接 続された無菌フィルタ26を通って滅菌チャンパー2内 に導入される。滅菌チャンパー2には、チャンパー2内 の圧力および温度を検出する圧力計28 および温度計3 0が設けられ、さらに、滅菌チャンパー2内の過酸化水 素ガスの浪度を計測する浪度計32が設けられている。 【0012】滅菌チャンバー2には、閉回路を構成する 循環通路34が接続されている。この循環通路34内に、 は循環ファン36が接続されており、循環通路34の、 滅菌チャンバー2からの出口側および入口側にそれぞれ 設けられたバルブ38、40を開放して前記循環ファン 36を運転することにより、滅菌チャンパー2内の気体 を循環させることができる。この循環通路34内には、 過酸化水素ガスの分解を促進するために、循環するエア を加熱する加熱ヒータ42と、フィルタ44が設けられ ている。さらに、循環通路34内には触媒46が設けら 40 れており、循環通路34内を循環するエアに含まれる過 酸化水素ガスを吸収するようになっている。なお、この 実施例では、触媒46として白金やパラジウムを用いて おり、これにより過酸化水素を通過させるだけで簡単に 分解が可能である。

【0013】以上の構成に係る滅菌装置による滅菌工程について説明する。先ず、滅菌チャンバー2の内部に滅菌する物品を挿入した後、扉を閉じてチャンバー2内を密閉する。この時点で滅菌チャンバー2内は大気圧になる。

【0014】次に、真空ポンブ12の吸引配管14に設けられているバルブ16を開いて真空ポンブ12を運転し、滅菌チャンバー2内のエアを吸引して真空状態にする。一定圧力の真空状態にした後、真空ポンブ12側のバルブ16を閉じ、ガス供給配管4のバルブ8,10を開いて、過酸化水素ガス供給装置6から滅菌チャンバー2内に過酸化水素ガスを供給し、前記滅菌される物品全体に過酸化水素ガスを行き渡らせる。過酸化水素ガスの供給量が多すぎると気体の状態ではなくなるので、設定された量の過酸化水素ガスを供給する。しかしながら、前記真空ポンブ12による吸引によって滅菌チャンバー2内のエア圧力が極めて低くなっているので、過酸化水素ガスの分圧は高くなっている。

【0015】続いて、エア取入口24のパルブ22を開いて、無菌フィルタ26を通した無菌エアを滅菌チャンパー2内に導入し、滅菌チャンパー2内を真空状態から若干圧力を上昇させる。この状態を数分間維持して、過酸化水素ガスを物品の細かい部分にまで浸透させる。その後、前記真空ポンプ12による吸引工程、滅菌ガスの供給工程および無菌エアの導入工程の各工程を数回繰り返すことにより滅菌を行なう。

[0016]以上の工程で物品の滅菌を終了した後、滅 菌チャンバー2内から過酸化水素ガスを除去する脱ガス 工程を行なう。再び、真空ポンプ12により滅菌チャン バー2内を吸引し、滅菌チャンパー2内を一定圧力の真 空状態にする。 真空状態にした後、 真空ポンプ12側の バルブ16を閉じ、エア取込□24のパルブ22および ガス供給配管4の滅菌チャンバー2側のパルブ8を開放 して滅菌チャンバー2内に無菌エアを導入し、滅菌チャ ンバー2内を大気圧よりも若干低い圧力まで復圧する。 【0017】その後、前記エア取入口24からのバルブ 22、8を閉じるとともに、循環通路34の出口側と入 口側に設けられている両パルブ38,40を開放して循 環ファン36を運転する。エアと過酸化水素ガスとを混 合した気体が循環通路34内を循環し、白金等の触媒4 6によって過酸化水素が吸収され、また、循環する気体 がヒータ42により加熱されることにより過酸化水素ガ スの分解が促進され、滅菌チャンバー2内の過酸化水素 て所定時間行なうことにより過酸化水素濃度を大幅に低 下させる。このように滅菌終了後、大容量の空気を触媒 46を通して循環させることにより、短時間で過酸化水 素ガスの分解、除去を行なうことができる。滅菌チャン バー2内の過酸化水素ガスを除去した後、滅菌チャンバ -2の扉を開放して滅菌された物品を取出す。この実施 例では、毒性のない過酸化水素ガスによって滅菌を行な っているので、人体や環境に悪影響を及ぼすことがな く、しかも、滅菌後の分解生成物が酸素と水であるから、 無害であり、人体等に害を与えることがない。

50 【0018】また、前述のように循環通路34を介して

5

エアを循環させて過酸化水素ガスの除去を行なった後、 真空ポンプ12の配管14に設けられたバルブ16と、 エア取込口24からの延長配管23およびガス供給配管 4のバルブ22、8とを開放して真空ポンプ12を運転 することにより、エア取込口24からエアを吸込み、減 菌チャンバー2を通って連続的に排気を行なうこともで きる。

【0019】なお、本実施例装置では、滅菌チャンバー2内に滅菌する物品を挿入する際、および滅菌チャンバー2から滅菌した物品を取出す際に、滅菌チャンバー2の扉を全開状態にして、真空ポンプ12による排気運転を行なうことにより、滅菌チャンバー2内に残留していた過酸化水素ガスが滅菌チャンバー2の外に出てくることを防止することができる。

【0020】本実施例装置によって滅菌される物品は、前述のような、注射用シリンジや点眼容器等のような樹脂性の容器に限るものではなく、各種の物品に適用するとかできる。特に耐熱性のない物品に好適であり、また、形状の複雑な物品でも完全な滅菌を行なうことができる。

[0021]

【発明の効果】以上述べたように本発明に係る滅菌装置は、内部に物品を収容可能な滅菌チャンパーと、この滅りをサーンパーに接続され、滅菌チャンパー内に気体化した過酸化水素を供給する過酸化水素供給装置と、前記滅り、一般では接続され、この滅菌チャンパー内の気体を吸引する真空ポンプと、滅菌チャンパーにフィルタを分して接続されたエア取入口と、滅菌チャンパーに接続り、38つに気体を循環させる循環通路と、この循環通路の、40、減菌チャンパー出口側と入口側にそれぞれ設けられたパ*30 46

*ルブと、循環通路に設けられて気体を循環させる循環ファンと、循環通路中に設けられた触媒とを備えた構成にしたことにより、短時間で滅菌が可能であり、また、毒性のない滅菌剤によって滅菌をすることができ、しかも、滅菌終了後の分解生成物も人体等にとって無害である。

【0022】第2の発明に係る滅菌方法は、物品を収容し密閉した滅菌チャンパー内を真空ポンプにより吸引する工程と、この滅菌チャンパー内に過酸化水素ガスを供給して滅菌チャンパー内に無菌エアを導入する工程と、滅菌チャンパーにパルプを介して接続された循環通路を介して滅菌チャンパー内の気体を循環させ、この気体を循環通路に設けた触媒を通すことにより過酸化水素ガスを除去する工程とを行なうようにしたので、滅菌サイクル、特に脱ガス工程を極めて短時間で行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る滅菌装置の概略構成を 示す回路図である。

20 【符号の説明】

- 2 滅菌チャンパー
- 6 過酸化水素供給装置
- 12 真空ポンプ
- 24 エア取入口
- 26 フィルタ
- 34 循環通路
- 36 循環ファン
- 38 循環通路のパルブ
- 40 循環通路のパルブ
- 46 触媒

【図1】

